

	9月7日(火)	9月8日(水)	9月9日(木)	9月10日(金)
09:00-09:50	受付 開会の挨拶	4-1 電子・陽電子入射器 (栗木 雅夫)	7-1 超伝導空洞 (片山 領)	10-1 超伝導空洞の表面処理 : 電解研磨 (後藤 剛喜)
09:50-10:00	休憩			
10:00-10:50	1-1 ILC の物理と測定器 (末原 大幹)	4-2 電子・陽電子入射器 (栗木 雅夫)	7-2 超伝導空洞 (片山 領)	10-2 超伝導空洞の表面処理 : 電解研磨 (後藤 剛喜)
10:50-11:00	休憩			
11:00-11:50	1-2 ILC の物理と測定器 (末原 大幹)	5-1 ナノビーム技術 (倉田 正和)	8-1 超伝導加速空洞の製造 (道前 武)	11-1 Introduction to LLRF (Mathieu Omet)
11:50-13:00	昼食休憩			
13:00-13:50	2-1 ILC 加速器 (久保 淨)	5-2 ナノビーム技術 (倉田 正和)	8-2 超伝導加速空洞の製造 (道前 武)	11-2 Introduction to LLRF (Mathieu Omet)
13:50-14:00	休憩			閉会の挨拶
14:00-14:50	2-2 ILC 加速器 (久保 淨)	6-1 ILC 施設 (照沼 信浩)	9-1 1.3-GHz Superconducting Radio Frequency Cavity Materials and their Evaluation (Ashish Kumar)	
14:50-15:00	休憩			
15:00-15:50	3 ビームダンプ (森川 祐)	6-2 ILC 施設 (照沼 信浩)	9-2 1.3-GHz Superconducting Radio Frequency Cavity Stress and Buckling Analysis (Ashish Kumar)	